0136644 OCT 1981



| 90063 D749 HITACHI KK 28,03.80-JP-0. Atomiser for e.g heater located clo | i hydrogen - comprise | HITA 28,03,80 *J56136-644 9 C01b-03 C01b-13 C01b-21 s vocuum chamber contg. | E(31-A)-J(4-X) | 143 |
|---|--|---|----------------|----------|
| gas, such as H chamber from ing body to gen supported in th nal heating pow The top end heating body, power supply t power supply t | a gas feed system is service the single atom in executing chamber as ver supply, of the gas feed system. The heating body is cohrough leads, which a | e gas fed into a vacuum contacted with a heat- is. The heating body is and excited by an exter- im is located near the one country of the heating re supported through a dange, which forms | | |
| | | | 1. | 56136544 |





@ 日本国特許床(JP)

①特許出願公開

@公開特許公報(A)

旧256-136644

| Mnt. Ch? | 識別記号 | 厅内整理番号 | Q公開 昭和56年(1981)10月26日 |
|---------------|------|--------|-----------------------|
| В 01 Ј 19/00 | | 69534G | |
| # C 01 B 3/00 | | 70594G | 発明の数(1) |
| 13/00 | | 70594G | 審查請求 未請求 |
| 21/00 | | 75084G | |
| | | | (全 3 頁) |

@单原子発生装置

CD11

質 昭55--38894

②出 類 昭55(1980)3月28日

仍是 明 者 伊藤裕

日立市幸町3丁目1番1号株式

会社日立製作所日立工場内

创出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

砂代 理 人 弁理士 髙橋明夫

明 細

発明の名称 単原子発生装置

佐許請求の範囲

- 1. 外部の実際提供系によりその内部が実際提供される実際容器と、該実際容器内に構定手段で支持され、かつ、外部の加熱電源に採尿されてれてより加熱される見熱体と、前記大薬を容詢の部へ外部よりがスを供給するガス場入系とを構え、前記カスポ入系より導かれたガスが、前記見熱体に展棄するとにより単原子を発生させる展置において、前記ガス場入系の實際容器内、完認を、前記見熱体直接に配置してことを特別とする単原子を生せる。
- 2、前記允米はと加熱電路をリード毎全介して根 量すると具て、ヨリード毎を前記えず器器の一 温を形成するフランジ上に支持される電力供給 本手を介して支持し、かつ、前記カス級人系の カス場人方向と前記リード時接は方向とを同一 方向としたことを特徴とする特許法末の起開業 「頂記数の中原子允生失費。

3. 前記ガス再入系の供給部を前記並力供給等子で支持したことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の単原子発生衰費。

発明の詳細な説明

水見明料単原子見生民鑑に使り、特に終分別に よる多係子分子の単原子化を図る単原子見生民費 に関する。

気はは、日で、Nで、Aで等の不信性気体を注いて、日、、ロ、、N、のごとく多数の原子が異なして分子を形成している。これを、例えば未まつ場合には原原子水本日であり、化学的には安定で対ぐく信目状性にあるからである。延つて安定で多原子分子と単原子の切住の違いを利用する最近では、単原子の発生するため熱分解が利用される。

出1回は、熱分解による単原子発生収費の基本 球蔵を示すものである。水管容益1以大等用気差 2により内部を大型に限気され、またカスは人差 3より後検討のガスを大型容益1中に注入し、大 学者な圧力は所定の圧力とは異点れている。また 大売客な1中には、杓干数百度じれ加熱される熱体4が保持されてかり、個をは日。のごとき多原子の子が、記泉風体4に保険した底、発熱体41 りエネルギを受け、例をは日のごとき単版子が発生する。発熱体4は通常、電気ヒータ(フィラノント)が使用され、このため塩力を表空容を1円に導入するための電力減入ス子をを適し、エネルギ酸となる加熱電源6に環長されている。

しかしながら、従来のとの方式では、ガス県入 系3 1 9 容益 1 内に導入された気体は、 実空容器 1 内の会体にただちに拡致してしまい、単原子化 する発熱体 4 には、 気体分子運動 締めに定まる量 のガスのみが接触することとなり、 実空容器 1 中 には大量の多原子分子の内に若干の単原子が存在 するのみで、 有効に単原子の利用をはかることが できない。また、 相高 真空を変とする場合は、 単原子の発生を 1 り大きくするが、 ガス県入計を 多くすると、 必然的に 天空容器 1 の圧力が上昇し でしまい、 村ましくない。

本発明は上述の高れ幾分成されたもので、その

の電力導入器子Sが同時に取り付けてあり、兌熱 体 4 とは溥道名の品いり…ド級13を介して加熱 准成6紀接続されている。また、発熱体4代向け てガスを映射できるようにノズル12を設け、で のノメル12の管は該フランジ7を供通して異空 容器主外のガス導入系に引出している。異葉容器 1代はポート10にパンキング8を介して組込み、 ポルト9で移り固定している。ガス導人系3から のガスはノスル12を介して真空容器1代任人さ れる。その際、多原子分子のガスは、発熱体を従 接触した後、天奈容器1全体化組版するので、従 来の例より任人されたカスが発熱体 4 代接触する 短音が大きく、有効に単原子化が促進され、天空 行西1の真空艦を劣化することなく、単位千の鬼 生が可能となり、ひいてはガスの消費もすくなく てすむ、また、一体のフランジ1抗発熱化す。お こひ ノズルーでを取り付けたくとはより、両者の 位置関係が規定できるので、発熱は4の収換、方 といは中原子発生共戦の大学智器1の用心が、共 又代容易に可能となる効果がある。

目的とするところは、真空容益の圧力を上昇する ことなく有効に重原子を発生させ得る東原子発生 変異を提供するにある。

本発明社実空容益内部へガスを供給するガス場 入系の大空容益内先端部を、大空容蓋内に所定手 設で支持され、かつ、外部の加熱遺原に接続され それにより加熱される発熱体近常に配置すること により所期の目的を達成するように成したもので もる。

以下図面の実施的に基づいて本発明を詳細化設明する。間、符号は従来と同一のものは問符号を使用する。

第2回は本見明の単原子臭生装置の一実時例を 示す。間略構成社従来と類似している所が多いた め、本実施例では本発明は関連する部分のみの設 朝とする。

水実施的での免熱体もは、 資票容益内に発熱体 サポート 1 1 により表売シール機能を有し、 黄葉 容益 1 の一部を形成するフランジ 7 に固定支持さ れている。また、このフランジ 7 には免熱体 4 へ

第3例は本発明の動の実施的である。該例に示す状態例はノスル12への配質と、電力時入漢子5とま一体としたものである。このように構成してもその効果は上市した炭焼肉と同様であり、変化を熱体4の加熱化は比較的大電旋を必要とするので、電力時人落子5は大容量のものが必要とするのように電力時人落子5とノメル配置を一体と対して、地震力はよる電力時人落子5とノメル配置を一体と対しることになり、場合するカスによる電力時人落子5の合わめ東が期待でき、また、ゴスは子ある。もちろん電力時人な子5、発動体すポート11、ノスル12号、また外部の加熱電震を、カスの長ろのも対しているのが、カスの大変のと、カスの大変をしていくことは言う

以上の兄明K1リ棋森鎮僧かつ効果の高い単版 子充生民間の棋籍が可能となる。

間、上述した実施的では免熱体、およびノメルが1個のものを示しなが、発熱体、ノメルの数は 保定するものではない。更に免熱体は金属細線に

NM8056-136644 (3)

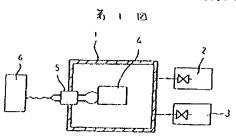
エるフィラメント、メンシュセータ等様々のもの が利用できる。

以上説明した本発明の単原子発生装置によれば 実空な内部へガスを供給するガス時人系の真空 等額内先階部を、真空容器内に所定手段で支持され、かつ外部の加熱電源に接続されそれにより加 熱される発熱体近傍に配置したものであるから、 住入されたガスは発熱体に横幅的に接触するので、 大型容器の圧力を上昇するととなく有効に単原子 を発生できる効果がある。

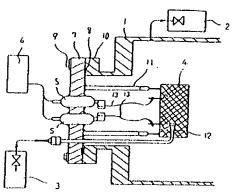
図面の簡単な観明

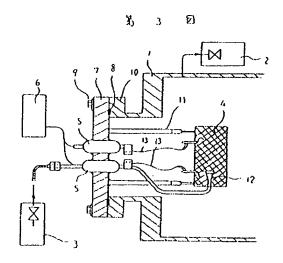
第1回は従来の単版子発生装置を表空容器の本 を断面して示す的、第2回は本発明の発熱体の一 実動的を示し、発熱体を取付けている部分の展覧 容器断面的、第3回は本発明の他の実動例を示し、 第2回に相当する図である。

1 … A 監督器、 2 … 異整接負素、 3 … ガス導入系、 1 … 泉熱体、 5 … 電力導入場子、 6 … 加熱電磁、 7 … 2 タンジ、 1 1 … 鬼熱体サポート、 1 2 … ノ ズル、 1 3 … リード級。









| UNITED SHEET METAL, INC. | 47429 |
|---------------------------|-----------------------|
| 1 | DATE MOUSE, SOUTO SSO |
| STOTHE OSC MAGING | 50W918 |
| 91 | PS 200 7 7 9 1 |
| CRESIAR Create Bank | 1 Sky |
| Bethesda, Maryland FOR | - C Mallak |
| | |

.. .